

공개특허실용신안공보 2000-14호(발행일 2000.4.25)

1. 화학소재분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0022560	C08J 3/24	시바 스페셜티 케미칼스 홀딩 인크	중합성 조성물을 경화시키는 방법
특2000-0022888	B01J 23/48	바스프 악티엔게젤샤프트	탄화수소 스트림 내 불포화 화합물의 선택적 수소화 촉매 및 방법
특2000-0023097	B01J 2/00	미쓰비시 마테리알 가부시키가이샤	금속 미립자-분산액 및 이를 사용한 전도성 필름
특2000-0023261	C08J 5/18	스미또모 가가꾸 고교 가부시키가이샤	광학 이방성 필름, 이의 제조 방법 및 액정 표시 장치
특2000-0023289	C08J 5/18	미쓰이 가가꾸 가부시키가이샤	펠리클, 이 펠리클의 제조 방법 및 노광 방법
특2000-0023371	C08J 3/02	바이엘 악티엔게젤샤프트	N,N-다이소프로필-N-에틸아민으로 중화된 중합체수분산액
특2000-0023541	C08J 3/02	존슨 앤드 존슨 비전 케어, 인코포레이티드	광학적으로 투명한 하이드로겔 및 이의 제조방법
특2000-0023611	B01J 31/26	모빌 오일 코포레이션	올레핀 중합 반응에 사용되는 지지된 메탈로센 촉매
특2000-0023620	B01J 31/26	모빌 오일 코포레이션	중간 분자량 분포를 갖는 폴리에틸렌 제조용 고활성 촉매
특2000-0023779	B01J 13/00	유니버설 프리지베이션 테크놀로지스 인코포레이티드	거품 형성에 의한 보존 방법

<고분자 관련>

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0022537	C08F 297/04	니폰제온 가부시킴가이샤	블록 공중합체, 이를 포함하는 고무 조성물 및 이로부터 제조된 공기 타이어
특2000-0022644	C08G 2/00	티코나 게엠베하	폴리아세탈 공중합체의 제조방법
특2000-0022690	C08L 29/04	에스케이 주식회사	산소차단성 수지 조성물 및 이를 포함하는 제품
특2000-0022919	C08G 18/72	에어 프로덕츠 앤드 케미칼스, 인코오포레이티드	폴리우레아 탄성 중합체의 미세 발포체
특2000-0022993	C08G 75/00	미쯔이카가쿠 가부시킴가이샤	황함유 (티오)에테르 (공)중합체 및 그 용도
특2000-0023025	C08L 67/00	로레알	술폰화 폴리에스테르 및 라디칼 중합체를 함유하는 수성조성물
특2000-0023103	C08G 73/10	마쯔시다덴기산교 가부시킴가이샤	다공질체 및 그 제조방법
특2000-0023271	C08G 18/16	토소가부시킴가이샤	폴리우레탄의 제조를 위한 촉매
특2000-0023465	C08G 73/22	스미또모 베이크라이트 가부시킴가이샤	폴리벤족사졸 수지 및 이의 전구체
특2000-0023490	C08L 69/00	이데미쓰세끼유가가 꾸가부시킴가이샤	난연성 폴리카보네이트 수지 조성물 및 사출 성형품
특2000-0023632	C08L 101/00	클라리언트 인터내셔널 리미티드	흐림 방지성 및 안개 방지성이 우수한 농업용 합성 수지 필름
특2000-0023685	C08G 18/76	바스프 악티엔게젤샤프트	압축 또는 다공질 폴리우레탄 탄성중합체의 제조 방법 및 이에 적합한 이소시아네이트 예비중합체

## 2. 환경 및 분리공정분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
실2000-0007076	B01D 47/00	포항종합제철 주식회사	탈가스설비의 냉각수폰드 침전물 제거장치
특2000-0022548	B01D 3/06	홀콤브, 로버트, 알.	수 처리 장치 및 방법
특2000-0022991	C02F 1/72	가부시키 가이샤 메이텐샤	광촉매에 의한 브롬산의 분해방법 및 그 분해장치
특2000-0023291	C02F 1/72	히다찌긴조꾸가부 시끼가이샤	삼차원 광촉매 여과 장치
특2000-0023604	B01D 53/047	마이엘 악티엔게젤샤프트	공기의 흡착 분리법
특2000-0023636	B01D 46/24	도날드슨 컴파니 인코포레이션	결합 고정된 제 1 및 제 2 매개물을 갖는 제거 가능한 필터를 포함하는 필터 장치
특2000-0023650	C02F 3/30	아퀴-에어로빅 시스템즈, 인코포레이티드	다상 이중 사이클 유입 방법
특2000-0023673	B01D 39/08	이레마-필터 게엠베하	주름잡힌 부직포층형태의 입자 필터
특2000-0023711	B01D 53/86	미츠비시 쥬고교 가부시키가이샤	배기가스의 질산제거방법
특2000-0023771	B01D 17/06	디에스엠 엔.브이	카푸로락탐 제조과정에서 정전기 병합을 사용한 분산제 분리 방법
특2000-0023793	C09B 69/10	날코케미칼컴파니	유도체화 로다민 염료 및 그 공중합체

### 3. 정밀화학분야

공개번호	국제분류코드 (IPC)	출원인	발명의 명칭
특2000-0022543	C10B 39/06	시트고 페트롤룸 코퍼레이션	코크스 드럼내의 코크스 켄칭 제어 방법
특2000-0022769	C09K 3/14	가부시키가이샤 후지미 인코포레이티드	연마용 조성물
특2000-0022957	C09C 1/48	도카이 카본 가부시키가이샤	하드계 하이스트릭쳐 카본 블랙 및 그 카본 블랙을 배합한고무 조성물
특2000-0023120	C10G 70/02	옥세노 올레핀케미 게엠베하	하이드로포밀화 혼합물의 수소화방법
특2000-0023341	C09J 133/08	닛토덴코 가부시키가이샤	열 접착제 조성물 및 이의 접착 시트
특2000-0023408	C10G 35/04	할도르 토프쉐 에이/에스	고급탄화수소를 포함하는 탄화수소 공급원료의 자열개질 방법
특2000-0023422	C09J 129/14	히타찌 케미칼 가부시키가이샤	금속 호일용 접착제 조성물 및 접착제-코팅 금속 호일, 금속-피복 적층판 및 상기 조성물을 사용한 관련 물질
특2000-0023470	C10G 65/02	유오피 엘엘씨	집적된 수소첨가 및 가수소열분해 방법
특2000-0023642	C09D 4/00	시바 스페셜티 케미칼스 홀딩 인크	양이온적 광경화성 조성물의 경화 방법
특2000-0023699	C10L 1/10	셸 인터내셔널 리서치 마차피즈 비.브이	액체 탄화수소 연료 조성물
특2000-0023803	C10G 65/12	세브린 유.에스.에이.인크.	윤활유수소산화용적층촉매계
특2000-0023806	C10J 3/72	텍사코 디벨롭프먼트 코퍼레이션	기화 동안 스케일 형성을 최소화시키면서 염을 회수하는 방법